

DERWENT-ACC-NO: 1986-262908

DERWENT-WEEK: 198640

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: System for filtration of
contaminated water - where air
tubes are pierced through lower ends
of a bundle of open
topped tubes

PATENT-ASSIGNEE: ASAHI CHEM IND CO LTD[ASAH]

PRIORITY-DATA: 1985JP-0031542 (February 21, 1985)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PAGES	PUB-DATE	
LANGUAGE		MAIN-IPC	
JP 61192309 A		August 26, 1986	N/A
003	N/A		

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO
APPL-DATE		
JP 61192309A	N/A	
1985JP-0031542	February 21, 1985	

INT-CL (IPC): B01D013/01

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 61192309A

BASIC-ABSTRACT:

A large number of hollow threads with open top and closed bottom are fixed by adhesive at upper and lower ends. Both ends opened air supply tubes are dispersed into bundle of hollow thread and pierce through lower fixed portion.

ADVANTAGE - The module is able to remove contaminant easily in a highly efficient filtration.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/3

TITLE-TERMS: SYSTEM FILTER CONTAMINATE WATER AIR TUBE
PIERCE THROUGH LOWER END
BUNDLE OPEN TOP TUBE

DERWENT-CLASS: D15 J01

CPI-CODES: D04-A01F; J01-C03;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1986-113921

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭61-192309

⑮ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和61年(1986)8月26日

B 01 D 13/01

8014-4D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全3頁)

⑭ 発明の名称 中空系型モジュール

⑯ 特 願 昭60-31542

⑰ 出 願 昭60(1985)2月21日

⑱ 発 明 者 菊 地 敏 明 富士市蛟島2番地の1 旭化成工業株式会社内
⑲ 出 願 人 旭化成工業株式会社 大阪市北区堂島浜1丁目2番6号
⑳ 代 理 人 弁理士 佐々木 俊哲

明 細 書

1. 発明の名称

中空系型モジュール

2. 特許請求の範囲

① 上部は開口し、下部は閉止した、多数の中空系の上下両端を接着剤によって固定した中空系型モジュールにおいて、下部接着固定部を貫通して、両端開口の送気管を、中空系束内に分散して、埋設したことを特徴とする中空系型モジュール。

② 上端は開口し、下端は閉止した多数の中空系の上下両端を接着剤によって固定した中空系型モジュールにおいて、下部接着固定部を貫通して、両端開口の送気管を、中空系束内に分散して埋設すると共に、上部接着固定部には少なくとも一端を閉止した隔離管を中空系束内に分散して埋設したことを特徴とする中空系型モジュール。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、中空系型モジュールを使用して、汚染物を含む原水等の口過を外圧法で行うとき、中空系の外面に付着するコロイド等の汚染物を容易に取り除くことができるようになった中空系型モジュールに関する。

(従来技術とその問題点)

金属コロイド等のコロイド状物質を含む原水或はその他の汚染物を含む原水等を中空系型モジュールを用いて外圧法で口過する場合、中空系の外面にはコロイド物質等の汚染物が付着するので、口過水量は次第に低下し、また、中空系の耐用年数も短くなる欠点がある。そこで、中空系の外面に付着したコロイド等を取り除くために逆洗等が行なわれているが十分な効果は得られていない。

本発明者はこの問題の解決のために、別途、中空系型モジュール下部における中空系束を接着固定した接着固定部に、該接着固定部を貫通するスリットを設け、口過水量が低下したとき、該ス

リットより気体又は気体を含む液体を導入することによって、中空系に付着したコロイド物質等を取り除くことを提案した。この提案によれば、コロイド等の除去に効果はあるが一方スリット製作時に中空系を傷つけ易く、また、スリットの数が少ないと、コロイド物質が除去されるのは、スリット近傍の中空系に限定され、スリットの数を多くすると作業が大変である等の問題点がある。

(発明の目的)

本発明は、前記した問題点を解決するために、中空系の外部に付着したコロイド等の汚染物を簡単にしかも効率的に除去できる中空系型モジュールを提供するものである。

(発明の構成)

本発明は、上部は開口し、下部は閉止した多数の中空系の上下両端を接着剤によって固定した中空系型モジュールにおいて、下部接着固定部を貫通して、両端開口の送気管を中空系束内に分散し

て埋設し、場合によっては、更に上部接着固定部に少なくとも一端を閉止した隔離管を中空系束内に分散して埋設したことを特徴とする。

(実施態様)

次に、本発明の中空系型モジュールを図面によって説明する。

第1～第3図は、本発明の中空系型モジュールの一例を示す。中空系束はハウジング(1)内に上下両端を接着剤で固定して収容されている。各中空系(2)は上端が開口し、下端は閉止しており、上端は上部接着固定部(3)で、また下端は下記接着固定部(3)によって固定されている。下部接着固定部(3)には、該固定部を貫通して該接着固定部の厚みより長い、両端が開口した多数の送気管(5)が中空系束内に分散して埋設されている(第2図)。一方、上部接着固定部(3)には、中空系の両端又は一端を閉止した隔離管(4)が中空系束内に分散して埋設してある(第3図)。

原水入口(6)よりモジュール内に加圧導入され

3

た原水は、ハウジング内の各中空系(2)の外側に入り、原水中に含まれるコロイド等の汚染物は中空系(2)の外側に残り、中空系壁を通過して口過された清浄水は、上部接着固定部を経て口過水出口(7)から排出される。

中空系の外壁にコロイド等が次第に付着し、口過効率が低下した際には、原水の送給を中止して、送気管(5)を通して気体又は気体を含む液体を送入する。送入された気体によってコロイド等の汚染物は中空系壁からはがれて中空系の活性は回復する。送入された気体は汚染物除去後、上部接着固定部の下部に集まる。更に上部接着固定部(3)内に隔離管(4)を分散埋設しておけば、各中空系は十分な間隔を保っているため、送入された気体は中空系束内を均一に上昇流動し、除去性能が一層向上する。隔離管(4)は両端又は一端が閉止されているので、気体が口過水に混入することはない。中空系壁から除去された汚染物は、コロイド液抜き出し口(8)から、また、気体は気体抜き出し口(8)から間けつ的に排出除去し、中空系

4

の活性が回復した後、口過を再開する。

送気管の径としては、内径0.1～10mm程度が好ましい。0.1mm未満では送気管を通過して導入される気体又は気体を含む液体の量が不足するため、中空系外面に付着したコロイド等の除去が不十分となり、また10mmを越えると、導入された気体が十分分散されないとか、中空系の本数が少なくなり、口過効率が低下する等の問題が生ずる。

送気管は気体が好適に送入されるようにその長さを任意に調節できる。送気管の本数は、送気管の直径や使用するモジュールの直径によって異なり、本数が多い程コロイド等の除去には効果があるが、中空系膜面積が減少するので、これらの点を配慮して適当に決定する必要がある。

(発明の効果)

本発明の中空系型モジュールは、汚染物の除去が容易で、口過効率を高く保持できる。

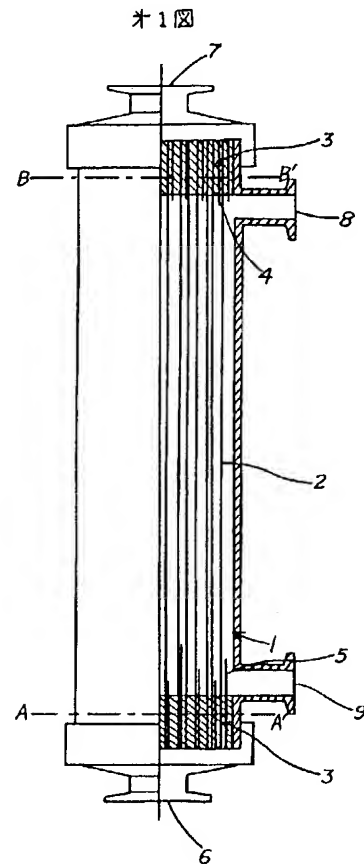
4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の中空系型モジュールの一部を縦断して示した概念的説明図。

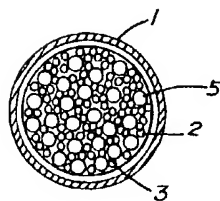
第2図は、第1図のA-A'線による断面図で、送気管と中空系の関係を概念的に拡大して示したもの、第3図は、第1図のB-B'線による断面図で、中空系と隔離管の関係を概念的に拡大して示したものである。

- | | |
|---------|--------------|
| 1 ハウジング | 5 送気管 |
| 2 中空系 | 6 原水入口 |
| 3 接着固定部 | 7 口過水出口 |
| 4 隔離管 | 8 気体抜き出し口 |
| | 9 コロイド液抜き出し口 |

代理人 弁理士 佐々木 俊哲



第2図



第3図

